

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 5 年 9 月 7 日(2023.9.7)

【公開番号】特開 2022-107898(P2022-107898A)
【公開日】令和 4 年 7 月 25 日(2022.7.25)
【年通号数】公開公報(特許)2022-134
【出願番号】特願 2021-2579(P2021-2579)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/677(2006.01)

10

B 6 5 G 54/02(2006.01)

【FI】

H 0 1 L 21/68 A

B 6 5 G 54/02

【手続補正書】
【提出日】令和 5 年 8 月 30 日(2023.8.30)

【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 10

20

【補正方法】変更
【補正の内容】

【請求項 10】

前記基板検出センサは、前記搬送室における前記処理室の基板搬入出口に対応する位置に設けられ、前記基板を保持した前記基板保持部を前記処理室に搬送する過程で、前記基板を検出する、請求項 9 に記載の基板搬送方法。

30

40

50